

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

52-044155

(43)Date of publication of application: 06.04.1977

(51)Int.CI.

H01J 3/04

(21)Application number : 50-119738

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing:

06.10.1975

(72)Inventor: KOIKE HIDEKI

SAKUMICHI KUNIYUKI TOKIKUCHI KATSUMI SHIKAMATA ICHIRO

## (54) MICROWAVE ION SOURCE FOR PAPER-STRIP TYPE BEAM

(57)Abstract:

PURPOSE: As for the structure of the discharge room of microwave ion source, the portion except ridge-type electrode is made into a column shape. As a result, a simple structure as well as improved cooling effect can be ensured.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



<sub>50</sub>50<sub>2</sub>10<sub>8</sub>6

特許广臣

発明の名称 タンマク = 9 へ イン グング 短冊ピーム用マイクロ波イオン原

東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目 280 番地 株式会社 日立 製作所中央研究所內

特許出願人

50.的. 8

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

東京都千代田区丸の内一丁目5番丁 日立製作所內 株式会社 270-2111(大代改)

50 119738

発明の名称 危間ピーム用マイクロ放イオン調 特許請求の範囲

短冊ピーム用マイクロ放イオン源の放電窓にか いて、リッジ形放電電振以外の空間を円柱状にし、 そこに 円柱状絶縁 物を入れた 放電窟をそなえる こ とを特徴としたイオン源。

### 発明の詳細な説明

本発明は短間ビーム用マイクロ放イオン源の放 電電の改良に促するものである。

第1図は短冊ピーム用マイクロ仮イオン僚の構 成を示す図である。第1図にかいてマイクロ放発 摄器 1 で発生した ▼イクロ放性、立体回路 2 を通 り放電窓3に伝送される。放電窓3には磁場コイ んるによる直旋磁場が、マイクラ故電界に対して 直角方向に印加されており、とれらの相互作用に より放電電3内の試料ガスがブラズマになる。放 電窓 8 内で生成されたブラズマのうちイオンは、 長方形の穴のあいた引出し電循系5により、短冊 形イオンピーム6として取り出される。

# 19 日本国特許庁

# 公開特許公報

①特開昭 52-44155

43公開日 昭 52. (1977) 4. 6

②特願昭 50-119738

昭50. (1975) 10.6 22出願日

審査請求 未請求

(全3頁)

庁内整理番号 6577 54 6914 51

520日本分類 99 A17 136 F31

61 Int. C12 HOIT S/OU

識別 記号

第2図は従来技術による短囲ビーム用マイクロ 放イオンボの放電窟を示す図である。マイクロ放 はとの図でAの上方からリッジ形電框7に供給さ れる。8の部分にはマイクロ波が放電客内でカフ トオフにならないようにするためと、ブラズマ発 生部分をリック形電框7の間にのみ限定するため に絶縁物が入れてある。

一般に第3図に示すよりをリッジ形断面の導放

で求められ、使用しているマイクロ彼の彼長が、 えc より大きい場合カツトオフとなり、マイクロ 彼は伝送されたくなる、

また、とのようなイオン束の動作中において放 賃賃値7は、電子およびイオンの黄葉により加島 される。したがつて、この放電電振りを外部から 冷却することが必要となる。この冷却効果を上げ るためには放電電視1と放電電を一体構造で作る のが有効である。しかし、第2図に示すよりな従 来技術の放電窓では、構造が複雑なため放電電極

### 特開昭52-44155 (2)

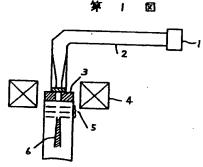
7 と放電電を一体 遊にするとと、かよび充てん 用の範載物 8 の作成が容易でない。

本発明の目的は、 放電窓の性能を低下させると となく構造を配単にし、上配の欠点をなくすこと にもる。

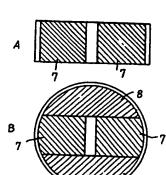
また、第5回は別の実施例を示すもので、本発明により放電電を一体構造にすることが容易にで

(3)

**.** . **.** 



第 2 図



que se en la companya de la companya del companya del companya de la companya de

きるので冷却パイプ9を放電電磁 7 の丘くまで通 すことができ、放電電磁 7 の冷却効果をあげるこ とができる。

とのように、放信窓においてリッツ形電を以外の部分を円柱状にすることにより構造が簡単になり、放電窓を一体構造にして冷却効果をあげるととができる。また、充てん用の絶縁物の作成も容易になる。

#### 図面の簡単な説明

第1図は短即ビーム用マイクロ使イオン個の構成を示す図、第2図は従来技術による放電窓を示す図、第3図はリッツ導放管中のカットオフ仮長の説明図、第4図は本発明による放電窓を示す図、第5図は冷却効果をあげた放電窓を示す図である。

代理人 弁理士 存田利

(4)

添附修類の目録

(1) 明 編 市 1通 (2) 田 田 1理 (3) 孝 任 次 1是 (4) 中 타 朝 田 本 1産

前記以外の発明者、特許出願人または代理人